

ИЗВЕСТИЯ

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 162

1967

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ НАКОПЛЕНИЯ F-ЦЕНТРОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ KCl, ОБЛУЧЕННЫХ ПРОТОНАМИ, ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБЛУЧЕНИЯ

А. Н. КРАВЕЦ, И. Я. МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН

(Представлена научным семинаром научно-исследовательского института ядерной физики)

Одной из актуальных, но наименее решенных проблем радиационной физики является установление микромеханизмов создания дефектов в твердых телах под действием излучений. Для решения этой проблемы целесообразно использовать щелочногалоидные кристаллы, в которых модели основных радиационных дефектов надежно установлены [1—5]. Некоторые из предложенных механизмов позволяют считать, что процесс радиационной генерации F-центров в ионных кристаллах как на дорадиационных вакансиях [6], так и на вакансиях, генерируемых излучением [7], протекает наиболее эффективно при температурах, соответствующих деавтолокализации дырок. Для проверки этого предположения нами исследовано накопление F-центров в кристаллах KCl под действием протонов при фиксированных (с точностью до 0,5°K) температурах в диапазоне 80÷300°K и в широком интервале концентраций F-центров ($10^{16} \div 0,5 \cdot 10^{19}$ см⁻³). Кристаллы выкалывались из одного блока, выращенного методом Киропулоса из соли марки ХЧ, и облучались в криостате [8] в идентичных условиях. Кристалл 1 (рис. 1) плотно поджимается к кристаллодержателю 2 винтом 3 и упором 4. Положение кристалла строго фиксируется выступами на кристаллодержателе. Охлаждение кристалла производится путем поджатия к кристаллодержателю сосуда с жидким азотом. Стабилизация температуры осуществляется с помощью печи 5. Кристалл облучается протонами через щель 6, ширина которой может быть установлена от 10 мкм до 2 мм. Высота щели 14 мм. Фотометрирование окрашенного слоя производится в направлении, перпендикулярном облучению с помощью микрощели 8, ширина которой может также варьироваться от 30 до 100 мкм. Эта щель с помощью микрометрического винта с ценой деления 10 мкм перемещается вдоль кристалла параллельно его передней кромке. Все приспособление крепится на плексигласовом фланце, с помощью которого оно вводится в криостат. Настройка микрощелей и установка кристалла осуществляется с помощью микроскопа МБИ-3, снабженного винтовым оптическим микрометром типа МОВ-1-15*. Жесткое крепление криостата на ионопроводе циклотрона позволяет перемещать спектрофотометр на специальной стойке так, чтобы свет от монохроматора падал перпендикулярно поверхности кристалла. Использование в качестве коллиматора 6 пластинок из кристаллов LiF с зеркальным сколом

позволило добиться равномерно окрашенного слоя. Ток протонов измеряется на пяти пробниках, установленных в ионопроводе перед криостатом и откалиброванных с помощью цилиндра Фарадея [8]. Данная методика разработана нами совместно с Д. И. Вайсбурдом и позволяет измерять коэффициенты поглощения облученных кристаллов от 0,1 до 10^4 см^{-1} .

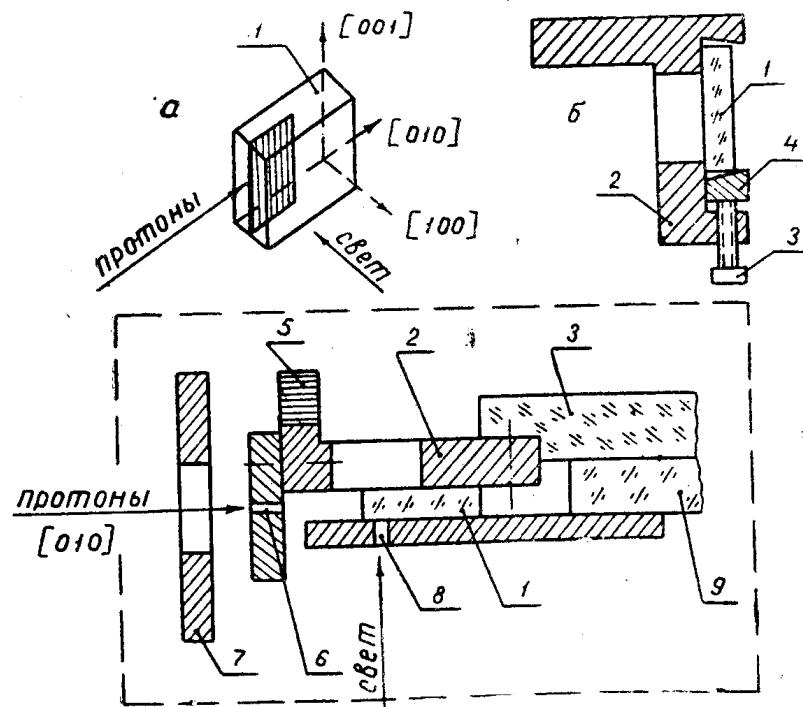


Рис. 1. Схема эксперимента

На рис. 2 представлено относительное распределение концентраций F-центров в KCl, облученных протонами при 80°K по глубине окрашенного слоя при различных дозах облучения. Из данных этого рисунка сле-

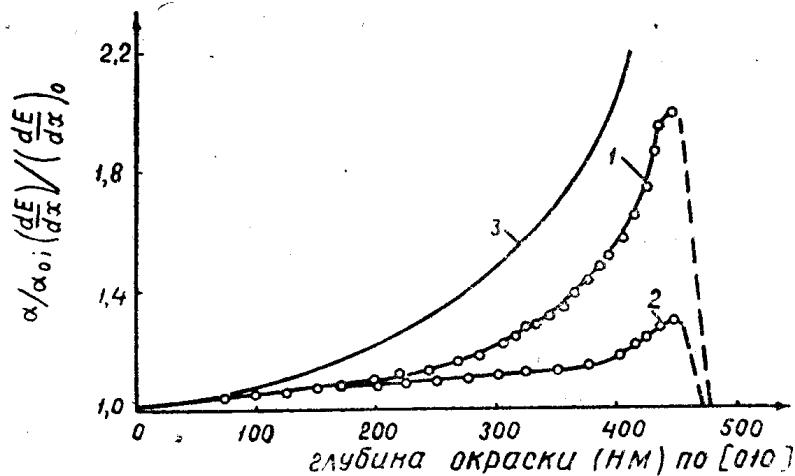


Рис. 2. Относительное распределение концентрации F-центров (α/α_0) по глубине окрашенного протонами слоя кристалла KCl. Кривые 1 и 2 соответствуют дозам $3,75 \cdot 10^{12}$ и $7,5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-2}$ соответственно. Кривая 3 — относительное распределение удельных ионизационных потерь протонов в KCl, рассчитанное по данным работы [12]

дует, что с увеличением дозы облучения концентрация F -центров по глубине окрашенного слоя выравнивается, так как накопление их согласно данным рис. 3, б насыщается.

На рис. 3, а представлены кинетические кривые накопления F -центров в KCl , облученных протонами с энергией 6,7 Мэв и интенсивностью $4,1 \cdot 10^9 \frac{\text{протон}}{\text{см}^2 \text{сек}}$, а на рис. 3, б при облучении протонами с энергией 1,0 Мэв и интенсивностью $10,4 \cdot 10^{10} \frac{\text{протон}}{\text{см}^2 \text{сек}}$.

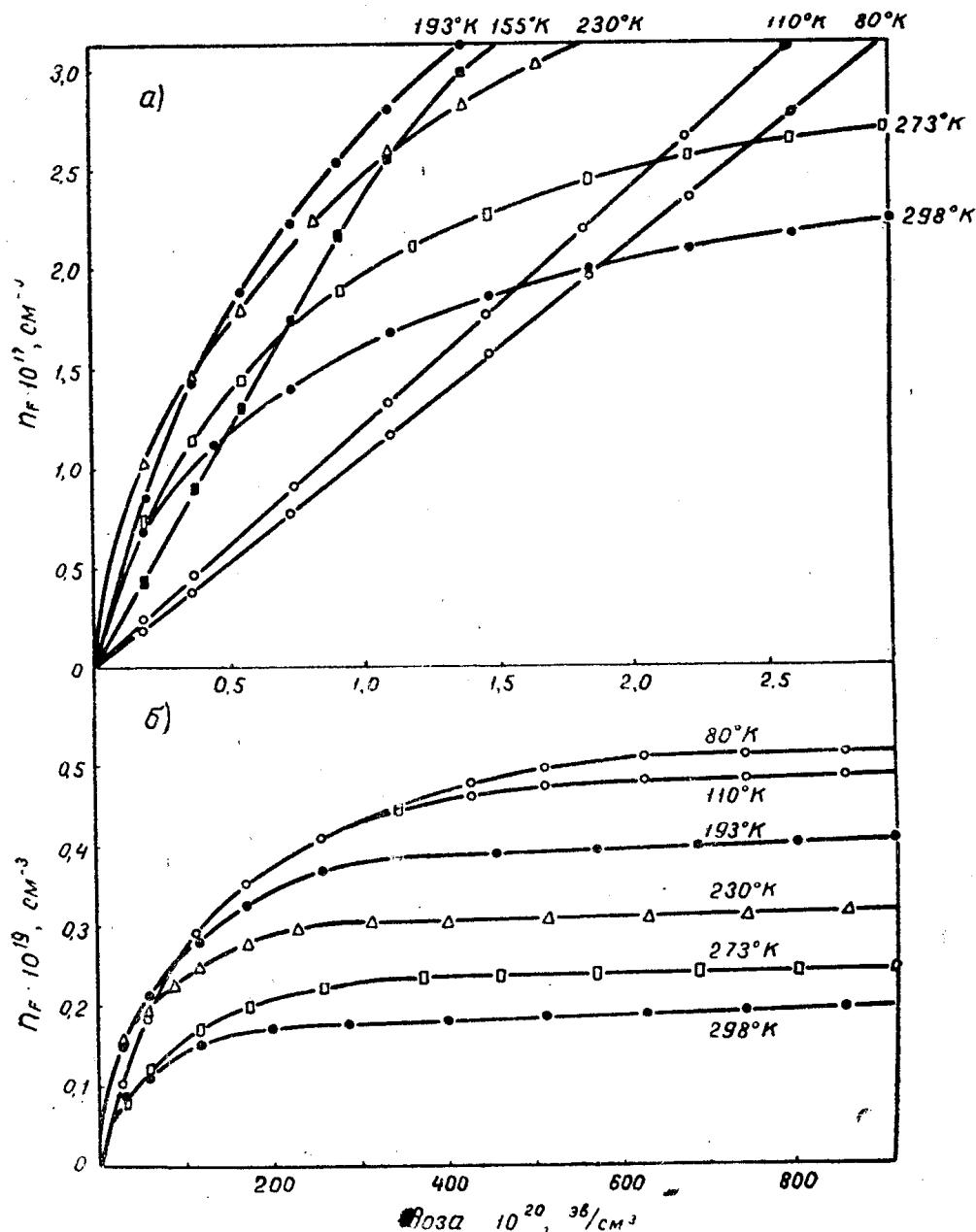


Рис. 3. Кинетика накопления F -центров в KCl под действием протонов при различных температурах.

Энергия излучения, затрачиваемая на накопление одного F -центра на начальной стадии (рис. 3, а), составляет 150 и 980 эв при тем-

пературах 230 и 80°К соответственно, однако скорость накопления *F*-центров при температуре 230°К уменьшается быстрее, чем при более низких температурах (рис. 3, б), так что значение оптимальной температуры образования *F*-центров не является постоянным и смещается с увеличением дозы в сторону более низких температур. Согласно нашим измерениям концентрация *M*-центров в данном случае на 2÷3 порядка меньше концентрации *F*-центров, поэтому ограничение накопления *F*-центров при низких температурах не может быть обусловлено их ксагуляцией в кратные электронные центры [9]. Согласно данным работ [5, 10, 11] можно предположить, что процессом, ограничивающим накопление *F*-центров в кристаллах KCl в интервале 80÷200°К, является их рекомбинация с дырочными центрами типа *V*₄, причем концентрации *F*-центров (*n_F*) и *V*₄-центров (*n_V*) равны [10]. В этом случае кинетическое уравнение накопления *F*-центров может быть записано в виде:

$$\frac{dn_F}{dt} = j [\eta_0 P_0 + \eta_1 P_1 + \eta_2 P_2 + \dots + \eta_i P_i + \dots] \quad (1)$$

с начальным условием *n_F* = 0 при *t* = 0, где *t* — время облучения; *j* — плотность потока протонов; η_i — число *F*-центров, образованных на единице длины трека протона в объеме *i*-кратной локализации энергии протонов; $P_i = \frac{\lambda^i}{i!} l^{-\lambda}$ — вероятность встретить такой объем в кристалле, а $\lambda = v_F \eta_0 j t$; *v_F* — объем реакции разрушения *F*-центра.

$$v_F = \frac{\Delta n_F}{n_F n_V},$$

Δn_F — уменьшение концентрации *F*-центров в результате рекомбинации их с *V*₄-центрами. На начальной стадии радиационного накопления *F*-центров, когда $\lambda \ll 1$, а $P_0 = 1$; $P_1 = P_2 = P_3 = \dots = P_i = 0$, решением уравнения (1) является

$$n_F = \eta_0 j t, \quad (2)$$

т. е. прямая линия, что и наблюдается на рис. 3, а. Если верхнее значение λ не ограничено, то уравнение (1) может быть решено в приближении

$$\eta_i = (-1)^i |\eta_1|; i = 1, 2, 3 \dots \quad (3)$$

Полученное в этом случае решение

$$n_F = \frac{1}{v_F} \left[1 - l^{-\lambda} - \frac{1}{2} \frac{\eta_1}{\eta_0} (1 - 2l^{-\lambda} + l^{-2\lambda}) \right] \quad (4)$$

хорошо описывает экспериментальные кинетические кривые накопления *F*-центров. Расчеты были выполнены на электронно-вычислительной машине М-20. Найдено, что предельное расстояние, на котором могут находиться *F*- и *V*₄-центры, не рекомбинируя между собой $r_F = \left(\frac{3v_F}{4\pi} \right)^{\frac{1}{3}}$, составляет 30÷40 Å.

Представленные результаты свидетельствуют о том, что интенсификация электронно-дырочных процессов при увеличении температуры облучения повышает не только эффективность образования *F*-центров, но и вероятность их радиационного разрушения.

ЛИТЕРАТУРА

1. C. Feher, Phys. Rev. **105**, 1122, 1957.
2. C. Z. van Doorn, Phil. Res. Rep. **112**, 309, 1957.
3. B. J. Faraday, H. Rabin, W. D. Compton. Phys. Rev. Letters, **7**, 57, 1961.
4. W. Käntzig, T. O. Woodruff, J. Phys. Chem. Solids **9**, 70, 1958.
5. N. Itoh, J. Phys. Chem. Solids **27**, 197, 1966.
6. Р. О. Вилу, М. А. Эланго, ФТТ, **7**, 3673, 1965.
7. T. P. R. Hall, D. Pooley, P. T. Wedepohl, Proc. Phys. Soc. **83**, 635, 1964.
8. А. Н. Кравец. Заводская лаборатория, **6**, 767, 1966.
9. Д. И. Вайсбурд, И. Я. Мелик-Гайказян, ДАН СССР, **165**, 1029, 1965.
10. B. J. Faraday, W. D. Compton, Phys. Rev., **138**, A893, 1965.
11. J. D. Kingsly, J. Phys. Chem. Solids, **23**, 949, 1962.
12. Д. И. Вайсбурд, Н. Л. Терентьев. Труды Всесоюзного совещания по дозиметрии больших доз. Ташкент, 1966.